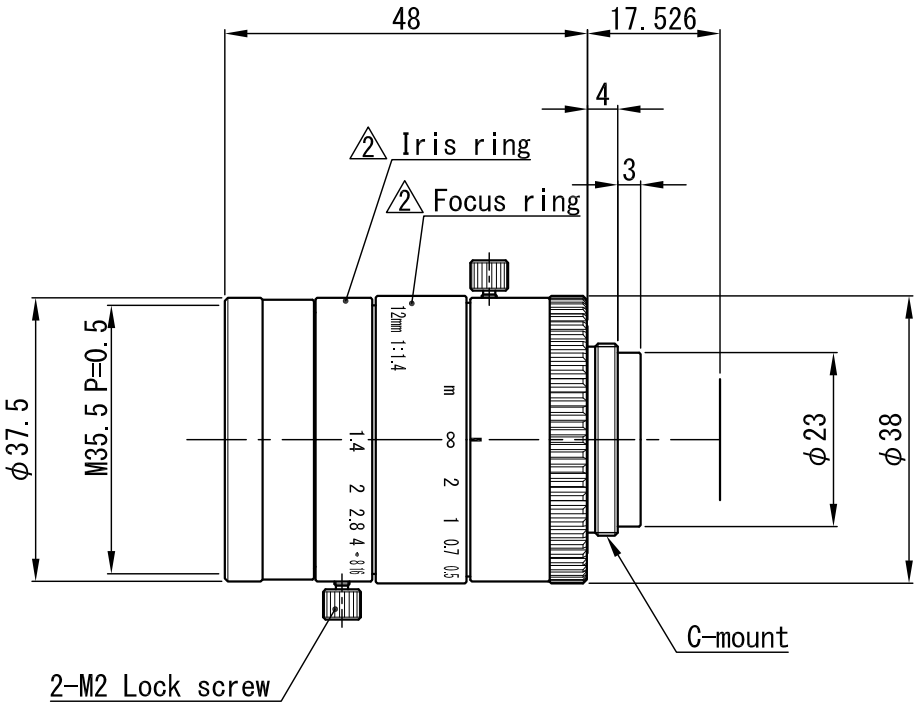
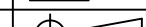




				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料				—		CHAMFER 一般面取		—		QUANTITY 個数			
				T. A.	T. A.	TREATMENT 処理				—		FINISHING 仕上		—		—			
						TREATMENT CONTACT 処理接点				—		DECENTRATION 偏芯		—					
				DESIGNED	DRAWN	OVER 250 UP TO 1000 ±0.3 ±0.5 ±1.0 ±0.2				UNIT (mm)	ANGLE 角度	METHOD 図法	REMARK 適用 (機種名)						
	操作リング表記追加	19. 01. 15	T. F.			OVER 63 UP TO 250 ±0.2 ±0.3 ±0.6 ±0.15					—		V S - 1 2 1 4 H 1						
	彫刻 (VS-1214H1) 削除	16. 06. 23	T. T.			OVER 16 UP TO 63 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±0.1					SCALE	1 / 1		NAME	D R A W I N G / 外 観 図				
NO.×箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME			OVER 0 UP TO 16 ±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.1				DATE		13. 01. 30		DRAW NO.	O D S V 0 1 3 4 A 3				
						TOLERANCES A B C S													